BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-277332

(43)Date of publication of application: 26.10.1993

(51)Int.CI.

B01D 53/18 B01D 45/12 B01D 53/34 B01F 5/00

B01F 5/18

(21)Application number: 04-119516

(71)Applicant:

ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND CO LTD

(22)Date of filing:

30.03.1992

(72)Inventor:

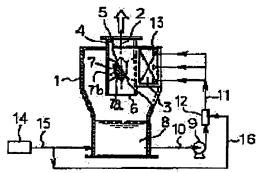
MORI YUSUKE

INOUE HIROO

(54) ABSORBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase absorbing capacity without increasing the height of an absorber body by making gas tangentially flow in from a gas inlet part eccentric to the center of the absorber body and making it flow out from the upper end of the inner cylinder of the absorber body. CONSTITUTION: A gas inlet part 3 in the upper part of an absorber body 1 is installed in eccentric to the center of the absorber body 1 and gas is made to tangentially flow in and to turn into a swirl flow. And inside the absorber body 1, a cylinder 9 with openings at both the ends is vertically installed coaxially with the absorber body 1. The opening of the upper end is made to be a gas outlet part 5 and the swirl flow enters the inner cylinder 4 from a downstream opening 6 and is discharged from the gas outlet part 5. Thereby since gas to treated is always made a swirl flow, contact time of the gas to be treated and a liquid absorbent is lengthened.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-277332

(43)公開日 平成5年(1993)10月26日

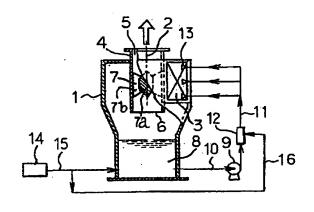
(51)Int.Cl. ⁵ B 0 1 D 53/18 45/12 53/34 B 0 1 F 5/00	識別記号 庁内整理番号 E 125 Q G	FI	技術表示箇所
5/18	•	審査請求	未請求 請求項の数4(全 4 頁)
(21)出願番号	特顧平4-119516	(71)出願人 000000099 石川島播館	善
			代田区大手町2丁目2番1号
		(72)発明者 森 雄介 東京都江東区豊洲三丁目 2 番16号 石川島 播磨重工業株式会社豊洲総合事務所内	
			推 東区豊洲三丁目2番16号 石川島 森株式会社豊洲総合事務所内
	·	(74)代理人 弁理士 人	小山 富久

(54)【発明の名称】 吸収塔

(57)【要約】

【目的】 吸収塔本体の塔高を増大させなくても、吸収能力を高めることができる吸収塔を提供することにある。

【構成】 横断面円形の吸収塔本体の中心より偏心した 位置に設けられてガスを接線方向に流入させるガス入口 部と、少なくとも前記ガス入口部の付近に設けられた適 数個のスプレノズルと、前記吸収塔本体の内部に位置し て該吸収塔本体と同心円状に立設されて上端をガス出口 部としている両端開口の内筒と、この内筒の内部に設け られたミストエリミネータとを備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 横断面円形の吸収塔本体の中心より偏心した位置に設けられてガスを接線方向に流入させるガス入口部と、少なくとも前記ガス入口部の付近に設けられた適数個のスプレノズルと、前記吸収塔本体の内部に位置して該吸収塔本体と同心円状に立設されて上端をガス出口部としている両端開口の円筒と、この内筒の内部に設けられたミストエリミネータとを備えていることを特徴とする、吸収塔。

【請求項2】 一端が、酸化用空気を吸収液溜めに供給する酸化用空気ラインの途中に接続され、他端が、スプレノズルに吸収液を供給するスプレラインの途中に接続されて、酸化用空気の一部を該スプレラインに吹き込むようにしている酸化用空気補給ラインを備えている請求項1記載の吸収塔。

【請求項3】 スプレラインの途中にラインミキサが設けられていて、酸化用空気補給ラインの他端が該ラインミキサに接続されている請求項2記載の吸収塔。

【請求項4】 ミストエリミネータが、ボス部と複数の 旋回羽根部とを有する遠心式である請求項1記載の吸収 塔

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、吸収塔に関するもので、詳しくは、湿式排煙脱硫装置等の吸収塔に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の湿式排煙脱硫用の吸収塔は、たと えば、図3に示すような構成からなっている。図3にお いて、21は吸収塔本体、22はガス入口部、23はガ ス出口部、24は吸収液溜め、25は吸収液循環ポン プ、26は吸収液循環ライン、27はスプレノズル、2 8はミストエリミネータ、29は酸化用空気供給器、3 0 は酸化用空気供給ラインである。すなわち、亜硫酸ガ ス等の硫黄分を含む排煙は、ガス入口部22から流入し て吸収塔本体21内を上昇するにつれて、吸収液と気液 接触し、脱硫されて清浄なガスとなってガス出口部23 から流出する。一方、吸収液溜め24内の吸収液は、吸 収液循環ポンプ25によって吸引昇圧され、吸収液循環 ライン26からスプレノズル27に供給されて下向きに 噴霧され、吸収塔本体21内を下降するにつれて該排煙 と向流の前述の気液接触をし、吸収液溜め24に溜めら れる。また吸収液溜め24には、酸化用空気供給器29 によって酸化用空気供給ライン30から酸化用空気が供 給され、吸収液溜め24中の吸収液の主成分である亜硫 酸カルシュムが石膏になって、図示されていない手段に よって塔外に取り出される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図3に 示した従来の吸収塔においては、ガス入口部22がスプ レノズル27,27,・・・の最下位の段よりも、さらに低い位置に設けられていて、排煙が吸収塔本体21内を、ほぼ鉛直上昇流となってスプレノズル27,27,・・・から下向きに噴出される吸収液と気液接触し、上部のガス出口部23から排出されるので、吸収塔本体21内での硫黄分吸収能力を高めるためには、スプレノズル27の上下段数を増加して気液接触時間を長くしたり、気液接触面積を増大させなければならないという関係からして、吸収塔本体21の塔高が大きくなってしまうという問題点があった。

【0004】本発明は、上記のような問題点を解決しようとするものである。すなわち、本発明は、吸収塔本体の塔高を増大させなくても、吸収能力を高めることができる吸収塔を提供することを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の吸収塔は、横断面円形の吸収塔本体の中心より偏心した位置に設けられてガスを接線方向に流入させるガス入口部と、少なくとも前記ガス入口部の付近に設けられた適数個のスプレノズルと、前記吸収塔本体の内部に位置して該吸収塔本体と同心円状に立設されて上端をガス出口としている両端閉口の内筒と、この内筒の内部に設けられたミストエリミネータを備えているものとした。

[0006]

【作用】本発明によれば、横断面円形の吸収塔本体の中 心より偏心した位置に設けられてガスを切線方向に流入 させるガス入口部と、前記吸収塔本体の内部に位置して 該吸収塔本体と同心円状に立設されて上端をガス出口部 としている両端開口の内筒とを備えているので、吸収塔 が、ちょうど、サイクロンを形成している。このため、 ガス入口部から流入したガスは、ガス出口部に至るま で、常に旋回流となって、その経路は従来のものより著 しく長くなり、塔高を増加させなくても、十分に吸収能 力を増加させることができ、またスプレノズルについて も、ガス入口部付近からその旋回流に沿って円周方向に 配列することができるので、そのノズルの数を増加させ ても、塔高は殆んど増加しない。またサイクロン作用に より、処理ガス中のダストおよびミストの除去が容易と なり、ミストエリミネータなどを小型化することができ る。

[0007]

【実施例】図1は本発明の一実施例を示した一部切欠正面図であり、図2は同じく一部切欠平面図である。図1 および図2において、1は横断面円形の吸収塔本体であり、頂壁および底壁を有している。2は該吸収塔本体1の縦方向の中心線である。3は図1に示すように、吸収塔本体1の比較的上部に設けられたガス入口部で、吸収塔本体1の中心(中心線2参照)より偏心した位置に設けられ、図2に示すように、ガスを接線方向に流入させ

て旋回流を作るようになっている。また4は該吸収塔本体1の内部に位置して吸収塔本体1と同心円状に(中心線2が一致するように)立設された両端開口の円筒であり、その上端開口部がガス出口部5となっていて、吸収塔本体1内の旋回流が下端開口部6から内筒4内に流入し、ガス出口部5から流出するようになっている。7は該内筒4の内部に設けられたミストエリミネータで、この実施例では、ボス部7aと複数の旋回羽根部7bとを有する遠心式のものである。

【0008】そして、8は吸収液溜め、9は吸収液循環ポンプ、10は吸収液循環ライン、11はスプレライン、12は該スプレライン11の途中に設けられたラインミキサ、13は該ガス入口部3の付近に設けられたスプレノズル、14は酸化用空気供給器、15は該吸収液溜め8と酸化用空気供給器14を接続している酸化用空気ライン、16は一端を酸化用空気ライン15に分岐状に接続して他端をラインミキサ12に接続している酸化用空気補給ラインである。

【0009】図1および図2に示すように構成された吸収塔においては、ちょうど、サイクロンのようになっているので、排煙などの被処理ガスは、ガス入口部3から水平切線方向に流入するとともに、スプレノズル13,13,・・・から噴射される吸収液と接触しながら、吸収塔本体1内で旋回流となって下降し、こののち、内筒4の下端開口部6から内筒4内に流入し、ここでも、旋回流を続けながら内筒4内を上昇し、ミストエリミネータ7でミストが除去され、清浄なガスとなってガス出口部5から排出される。

【0010】このように、ガス入口部3から流入した被 処理ガスは、ガス出口部5に至るまで、常に旋回流とな って、その経路は従来のものより著しく長くなり、塔高 を増加させなくても、十分に吸収能力を増大させること ができる。しかも、サイクロン形状により、ガス中のダ ストやミストが遠心分離され、とくに、内筒4内に設け られるミストエリミネータ7が、簡易なものとなるう え、遠心式ミストエリミネータにすることにより著しく コンパクトなものとなる。またスプレノズル13,1 3,・・・についても、ガス入口部3付近からその旋回 流に沿って円周方向に配列することができて、そのノズ ル数を増加させても、塔髙は殆んど増加しない。さら に、吸収液溜め8に供給する酸化用空気の一部を、酸化 用空気補給ライン16によって、スプレライン11の途 中に設けられたラインミキサ12に補給することによ り、スプレノズル13,13,・・・から、予め空気の 混入している吸収液を噴射することができ、吸収塔本体 1内での気液接触中にも、酸化作用が進行し、したがっ

て、吸収液溜め8の液高を低くできる。

[0011]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 横断面円形の吸収塔本体の中心より偏心した位置に設け られてガスを接線方向に流入させるガス入口部と、前記 吸収塔本体の内部に位置して該吸収塔本体と同心円状に 立設されて上端をガス出口部としている両端閉口の内筒 とを備えているので、吸収塔が、ちょうど、サイクロン を形成している。このため、ガス入口部から流入した被 処理ガスは、ガス出口部に至るまで、常に旋回流となっ て、その経路は従来の吸収塔より著しく長くなる。した がって、被処理ガスと吸収液との接触時間が長くなり、 またその気液接触面積も大きくなり、塔高および塔径を 増加させなくても、十分に吸収能力を増大させることが できる。またスプレノズルについても、ガス入口部付近 からその旋回流に沿って円周方向に配列することができ るので、そのノズルの数を増加させて処理能力を増大さ せても、塔高は殆んど増加しない。またサイクロン作用 により、処理ガス中のダストおよびミストの遠心分離が なされ、前配内筒の内部に設けられるミストエリミネー タを小型化することができる。このように、本発明によ れば、吸収塔をシンプル、かつ、コンパクトにすること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例を示した一部切欠正面図である。

【図2】 同じく一部切欠平面図である。

【図3】 従来の技術の一例を示した断面正面図である。

【符号の説明】

1:吸収塔本体

2:中心線

3: ガス入口部

4:内筒

5: ガス出口部

6:下端開口部

7:ミストエリミネータ

7 a:ボス部

7 b:旋回羽根部

8:吸収液溜め

11:スプレライン

12:ラインミキサ

13:スプレノズル

15:酸化用空気ライン

16:酸化用空気補給ライン